Zeitschrift:	Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins
Herausgeber:	Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke
Band:	52 (1961)
Heft:	10
Artikel:	Rauschuntersuchungen an Silizium-Transistoren
Autor:	Kurz, B.
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-916835

# Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. <u>Siehe Rechtliche Hinweise</u>.

# **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. <u>Voir Informations légales.</u>

# Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. <u>See Legal notice.</u>

**Download PDF:** 17.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# BULLETIN

# DES SCHWEIZERISCHEN ELEKTROTECHNISCHEN VEREINS

Gemeinsames Publikationsorgan des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins (SEV) und des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE)

# Rauschuntersuchungen an Silizium-Transistoren

Von B. Kurz, Zürich

In der folgenden Arbeit wird das Rauschverhalten von Siliziumtransistoren untersucht. Es wird einerseits auf die kleinsten zu erwartenden Rauschwerte, die infolge physikalischen und herstellungstechnischen Grenzen schwerlich unterschritten werden können, hingewiesen und anderseits die gute Übereinstimmung zwischen Praxis und Theorie hervorgehoben. Auch wird auf einige allgemeine Eigenschaften der Siliziumtransistoren, soweit sie mit dem Rauschen in Verbindung stehen, eingegangen. Besonders wurde der Verlauf des Stromverstärkungsfaktors in Funktion des Emitterstromes festgehalten, auch liegen Ergebnisse über die Emitterstromabhängigkeit des Faktors A, der die Eingangsimpedanz korrigieren kann, vor.

# Allgemeines

Die bisherigen Rauschuntersuchungen im Halbleitergebiet widmeten sich grösstenteils den Germanium-Transistoren und -Dioden. Da in letzter Zeit der Silizium-Transistor in preislicher Hinsicht konkurrenzfähiger geworden ist und somit, dank seinen physikalischen Vorteilen bald ein grosses Anwendungsgebiet erschliessen wird, scheint es zweckmässig, sein Rauschverhalten zu untersuchen.

Die Untersuchungen beschränkten sich auf legierte Niederfrequenz-Transistoren kleinerer Verlustleistung. Die theoretischen Ergebnisse können aber, unter Berücksichtigung des technologisch unterschiedlichen Aufbaues, für diffundierte wie auch für Hochfrequenz-Transistoren übernommen werden. Man muss natürlich jeweils die speziell anders liegenden Transistorgrössen einsetzen.

Zuerst wurden die verschiedenen Rauschbeiträge analysiert, was einerseits die Abschätzung eines erreichbaren unteren Rauschpegels bei Kenntnis wichtiger Transistorparameter erlaubt, und anderseits den rauschmässig günstigsten Arbeitspunkt, unter Berücksichtigung des Quellenwiderstandes ergibt. Als Ausgangslage diente bei den Untersuchungen das theoretisch schon gut beherrschte Rauschen im weissen Rauschspektrum (white noise or shot noise). Es wird sich dann von alleine ergeben, wie weit diese Theorie mit den praktisch erhältenen Ergebnissen übereinstimmt und wo sie nötigenfalls durch das Funkelrauschen (excess noise) ergänzt werden muss.

# **Theoretische Grundlagen**

Bekanntlich gilt für das weisse Rauschspektrum nach Guggenbühl [1]<sup>1</sup>) im Fall von Emitter- und Basisschaltung folgende Beziehung:

Des indications précises au sujet du facteur de bruit sont évoquées dans ce traité. On donne d'une part les raisons pour lesquelles une diminution du facteur de bruit tel qu'il se présente actuellement est difficile à atteindre, et d'outre part on relève la différence minimue entre les valeurs théoriques et pratiques obtenues. Des propriétés d'ordre général qui peuvent avoir une influence sur le facteur de bruit sont également traitées. Le lecteur trouvera une analyse détaillée de l'amplificateur de courant et du facteur A qui dans certains domaines du courant émetteur peut corriger fortement l'impédance d'entrée.

621.382.3 : 669.782 : 621.391.822

$$F_{o} = 1 + \frac{r_{bb}'}{R_{o}} + \frac{r_{e}}{2 R_{o}} + \frac{(r_{e} + r_{bb}' + R_{o})^{2}}{2 r_{e} R_{o} \alpha_{fb}^{2}} \left[ \frac{I_{CBO}}{I_{E}} + \alpha_{fb} (1 - \alpha_{fb}) \right] \quad (1)$$

$$r_e \approx \frac{k_T}{q} \cdot \frac{1}{I_E} \approx \frac{25 \,[\mathrm{mV}]}{I_E \,[\mathrm{mA}]}$$
 (2)

Darin bedeuten:

- $\boldsymbol{k}$ Boltzmannsche Konstante
- Ladung des Elektrons  $\frac{q}{T}$
- Temperatur in °K
- $F_{o}$ Rauschfaktor
- Basiszuleitungs-Widerstand rbb
- differentieller Widerstand der Basis-Emitter $r_e$ diode

Stromverstärkungsfaktor in Basisschaltung  $\alpha_{fb}$  $I_{CBO}$ Sperrstrom

- Emitterarbeitsstrom  $I_E$
- Quellenwiderstand  $R_o$

Eine andere, in der Literatur übliche Herleitung des Rauschfaktors  $F_o$  besteht in der Anwendung der Vierpoltheorie, sie führt jedoch zum gleichen Ergebnis ohne besondere Vorteile zu bieten, weshalb hier auf ein diesbezügliches Eingehen verzichtet wird.

Die Beziehung in Gl. (1) hat nur bei niedrigen Frequenzen Gültigkeit, da ja  $\alpha_{fb}$  frequenzabhängig ist; diese Abhängigkeit sollte im Fall hoher Frequenzen berücksichtigt werden.

$$\alpha_{fb} = \frac{\alpha_{fo}}{1 + \frac{jf}{F_{\alpha b}}} \tag{3}$$

Stromverstärkung bei 1000 Hz afo  $F_{\alpha b}$ Grenzfrequenz in Basisschaltung Frequenz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Literatur am Schluss des Aufsatzes.

Gl. (1) enthält die  $\alpha_{fe}$ -Stromabhängigkeit nicht direkt; ferner muss man beachten, dass der differentielle Widerstand der Basis-Emitterdiode sich nicht unbedingt durch die Gleichung

$$r_e = \frac{U_T}{|I_E|} \qquad U_T = \frac{kT}{q} \tag{4}$$

beschreiben lässt. Es kommt hingegen ein Korrektur-Faktor A hinzu, der zwischen 1 und 2 variieren kann.

$$r_e = A \frac{U_T}{I_E} \tag{5}$$

Vollständigkeitshalber sei noch die Beziehung

$$\alpha_{fe} = \frac{\alpha_{fb}}{1 - \alpha_{fb}} \tag{6}$$

angeführt.

Der Faktor A rührt daher, dass bei einem Siliziump-n-Übergang der Stromtransport nicht ausschliesslich durch den klassischen Diffusionsstrom  $I_D$  getragen wird. Ein Teil der injizierten Minoritätsträger wird nämlich in der Sperrschicht der Rekombination und der Generation unterworfen, und ruft dadurch in dieser Schicht den sog. Rekombinationsstrom  $I_R$  hervor. Der Emitterstrom  $I_E$  setzt sich somit aus einem Diffusionssowie Rekombinations-Anteil zusammen. Nach Veloric [2] gelten folgende Beziehungen:

Für den Diffusionsanteil  $I_D$ :

$$I_D = I_o \left( \exp \frac{qV}{kT} - 1 \right) \tag{7}$$

Für den Rekombinationsanteil  $I_R$ :

$$I_{R} = \frac{2 q w_{s} n_{i} \cdot \sin h \frac{q}{2 k T} \cdot V}{(T_{no} - T_{po})^{1/2} \frac{q}{k T} (V_{D} - V)} \cdot f(b)$$
(8)

 $w_s$  drückt sich wie folgt aus:

$$w_s = 0.54 \, \varrho_b \, \sqrt{V_D - V} \cdot 10^{-4} \tag{9}$$

Darin bedeuten:

- *I*<sub>o</sub> Sperrstrom des p-n-Überganges
- $V_D$  Diffusionspotential
- $w_s$  Breite der Sperrschicht
- $n_i$  Eigenleitdichte der Elektronen und Löcher
- $T_{no}, T_{po}$  Lebensdauer der Träger
- f(b) Korrekturfaktor  $\approx 1.5$
- $\dot{V}$  angelegte Spannung am p-n-Übergang
- ob spezifischer Widerstand des Basismaterials

Man kann nun aus beiden Anteilen die differentiellen Eingangsadmittanzen

$$Y_D = rac{\delta I_D}{\delta V} ext{ und } Y_R = rac{\delta I_R}{\delta V}$$

bilden.

Zu diesem Zweck lässt sich Gl. (8) folgendermassen umformen:

$$\sin h \frac{q}{2 kT} \cdot V = \exp \frac{q}{2 kT} \cdot V, \text{ dies trifft zu, } da \frac{q}{2 kT} V$$

recht grosse Werte hat.

370 (A 232)

Somit wird Gl. (8):

$$I_R = rac{\lambda \cdot \exp{rac{4}{2 \, k T}} \cdot V}{(V_D - V)^{1/2}}$$

wobei in  $\lambda$  die numerischen Faktoren zusammengefasst sind.

Die Rekombinations-Eingangsadmittanz schreibt sich somit:

$$\frac{\partial I_R}{\partial V} = \frac{q I_R}{2 kT} + \frac{I_R}{2 \cdot (V_D - V)} \approx \frac{q I_R}{2 kT}$$

Für den totalen differentiellen Leitwert ergibt sich somit:

$$r_{e} = \frac{kT}{q I_{D}} + \frac{2 kT}{q I_{R}} = \frac{A k T}{q I_{E}} = \frac{kT}{q} \left(\frac{1}{I_{D}} + \frac{2}{I_{R}}\right) \quad (9)$$

Bei sehr kleinen Emitterströmen ist der Rekombinationsstrom überwiegend, so dass sich A dem Wert 2 nähert. Im mittleren Strombereich überwiegt der Diffusionsanteil; A nimmt den Wert 1 ein. Im hohen Strombereich (high injection) ist die am p-n-Übergang liegende Spannung nur noch die Hälfte der Klemmenspannung, da die Diffusionsbedingungen nicht mehr gültig sind. Der Korrekturfaktor A nimmt in diesem Bereich den Wert 2 an, obwohl der Stromtransport sozusagen nur durch Diffusion getragen wird. Gl. (7) schreibt sich nämlich in diesem Gebiet:

$$I_D = I_o \left( \exp \frac{q}{kT} \cdot \frac{V}{2} - 1 \right) \tag{10}$$

Zusammenfassend durchläuft also A je nach dem Emitterstrom den Wert von 1 bis 2. In Fig. 1 sind die A-Werte einiger Silizium-Transistoren in Funktion des Emitterstromes aufgetragen.



(gemessen an drei Silizium-Transistoren)

Der Beginn des high injection-Gebietes variiert stark von Exemplar zu Exemplar. Die Überlegung, dass die Löcherdichte p klein gegenüber der Störstellenanzahl  $N_D$  bei einem Emitterstrom von etwa 0,1 A/cm<sup>2</sup> zutreffe, kann irrig sein. Die Anzahl p der injizierten Löcher erreicht u. U. schnell die Grössenordnung der Störstellenkonzentration  $N_D$  und die high injection beginnt dort, wo  $p = N_D$  wird.

Für den Verwender von solchen Transistoren ist es nun interessant zu wissen, bei welchem Emitterstrom er bereits mit obigem Fall zu rechnen hat. Geht man von der Annahme  $p = N_D$  aus, so ergibt sich nach Webster [3] folgende Gleichung für  $I_E$ :

Bull. SEV 52(1961)10, 20. Mai

$$I_E = \frac{2 A_e D_p}{w \,\mu_n \,\varrho_b} \tag{11}$$

Darin bedeuten:

- A<sub>e</sub> Emitterquerschnitt
- w Basisbreite
- D<sub>p</sub> Diffusionskonstante der Löcher
- $\mu_n$  Elektronenbeweglichkeit

 $D_p$  und  $\mu_n$  sind für den in Frage kommenden  $\varrho_b$ -Bereich konstant und haben bei Silizium folgende Werte:  $\mu_n = 1100 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ ,  $D_p = 12 \text{ cm}^2/\text{s}$ .  $A_e, \varrho_b$  und w ändern pro Transistator, wobei die Basisbreite wleicht gemessen werden kann.

Der Emitterquerschnitt  $A_e$  ist im allgemeinen unbekannt und liegt bei kleineren Transistoren in der Grössenordnung von  $0,3...0,8 \cdot 10^{-2}$  cm<sup>2</sup>. Der spezifische Widerstand  $\varrho_b$  des Basismaterials kann selbst beim gleichen Fabrikationstyp von Exemplar zu Exemplar stark streuen und variiert im allgemeinen von 1...6  $\Omega$ cm bei Si-Transistoren. Eine Abschätzung von  $\varrho_b$  kann mittels einer  $r_{bb}'$ - oder  $C_{b'c}$ -Messung durchgeführt werden.

Man sieht nun leicht ein, dass bei Transistoren mit hohem  $\varrho_b$  der Emitterstrom  $I_E$ , wo high injection auftritt, beträchtlich kleiner sein kann als bei solchen mit niedrigem  $\varrho_b$ , sofern die andern Grössen nicht allzu stark ändern. Bei einer mittleren Basisbreite  $w = 18 \,\mu\text{m}$ , was bei Si-Transistoren einen normalen Wert darstellt, und bei einem Emitterquerschnitt von  $0.3 \cdot 10^{-2} \text{ cm}^2$ beträgt der high injection Emitterstrom bei 6- $\Omega$ cm-Material 5 mA, bei 1- $\Omega$ cm-Material hingegen 30 mA.

Da  $r_e$  nun in Gl. (1) ein addierender Bestandteil ist, kann der Rauschfaktor  $F_o$ , je nach dem Wert von Abesonders bei kleinen Strömen und kleinen Quellenwiderständen  $R_o$ , beträchtlich steigen.

Es gibt nun Transistoren, die einen wesentlich grösseren Strombereich erfassen, bis A auf der kleinen wie auf der hohen Stromseite den Wert 2 erreicht, und sind also rauschmässig gesehen vorteilhafter. Den Faktor A kann man nun am besten durch eine Messung der Eingangsimpedanz  $h_{11b}$  des Transistors bestimmen.  $h_{11b}$  drückt sich wie folgt aus:

$$h_{11b} = A r_e + \frac{r_{bb'}}{\alpha_{fe}} \tag{12}$$

Misst man  $h_{11b}$  in Funktion von  $I_E$  und berücksichtigt jeweils den Anteil  $r_{bb}'/\alpha_{fe}$ , so kann A beim jeweiligen Strom  $I_E$  numerisch ausgewertet werden.

Eine Einsetzung von A = 1 für den ganzen Strombereich kann bei einigen Transistoren, besonders bei kleinen Strömen, wo der durch  $r_e$  hervorgerufene Anteil dominierend ist, sofort einen Fehler von 1...2 db im Rauschfaktor verursachen.

Wie anfänglich erwähnt, könnte man für  $\alpha_{fe}$  den physikalischen Ausdruck, der die Stromabhängigkeit einschliesst, in Gl. (1) einsetzen. Es ist jedoch übersichtlicher,  $\alpha_{fe}$  in Funktion des Arbeitsstromes  $I_E$  zu messen und beim jeweiligen Rauscharbeitspunkt das entsprechende  $\alpha_{fe}$  zu berücksichtigen.

Eine wichtige Grösse in Gl. (1) besteht in dem Basiszuleitungswiderstand  $r_{bb}'$ . Dieser Parameter kann bei Si-Transistoren infolge der relativ kleinen Basisbreite w beträchtliche Werte im Vergleich zu Ge-Transistoren annehmen.  $r_{bb}'$  drückt sich wie folgt aus:

$$r_{bb}' = \varrho_b \left[ \frac{1}{8 \pi w} + \frac{1}{2 \pi w_2} \ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{1}{2 \pi w_3} \ln \frac{r_3}{r_2} \right] \quad (13)$$

Bull. ASE 52(1961)10, 20 mai

Die Bedeutung der geometrischen Grössen ist aus Fig. 2 ersichtlich.  $w_3$  ist die Dicke des Ausgangsplättchens (Wafer) des herzustellenden Transistors. Die Oberfläche des Transistors muss aus physikalischen und



technologischen Gründen bei der Herstellung bekanntlich überätzt werden; es entsteht somit rings um den Emitter eine Ätzgrube, die verschieden tief sein kann. Der restliche zum Kollektor betragende Abstand wird  $w_2$  genannt. Schliff bilder von verschiedenen Transistoren zeigen recht deutlich, dass je nach Atzmethode eine mehr oder weniger ausgeprägte Atzmulde, d. h. eine Verminderung von  $w_2$  am Emitter entsteht. Die Grösse dieser Verkleinerung von  $w_2$  ist für den Verwender des Transistors eine Unbekannte; sie kann den Wert von  $r_{bb}$ ' stark beeinflussen. Es ist deshalb vorteilhaft, den rbb' eines Transistors bei einer Rauschberechnung zu messen, um den Rauschanteil von rbb' einsetzen zu können. Eine Berechnung von  $r_{bb}'$  stösst nämlich nach den oben angeführten Betrachtungen schnell auf Schwierigkeiten:

1. Wegen der Streuung des spezifischen Widerstandes  $\rho_b$ .

2. Wegen der Unkenntnis der Grösse w<sub>2</sub>.

Gl. (13) zeigt recht deutlich, dass Transistoren mit kleinem w im allgemeinen ein hohes  $r_{bb}'$  aufweisen werden, was sich rauschmässig ungünstig auswirken kann. Anderseits haben Transistoren mit kleiner



Basiszuleitungswiderstand  $r_{bb}$ , als Funktion des spezifischen Widerstandes  $\varrho_b$  vom Basismaterial Parameter ist die Basisbreite w

Basisbreite w im allgemeinen höhere  $\alpha_{fe}$ -Werte, was sich rauschmässig wiederum günstig bemerkbar macht. Aus Fig. 3 ist der im Mittel ungefähr zu erwartende Basiszuleitungswiderstand  $r_{bb}'$  bei verschiedenen Basisbreiten und verschiedenem Basismaterial, wie er auch für die theoretischen Rauschberechnungen verwendet wurde, aufgetragen. Der dritte Anteil in Gl. (13) wurde in der Grössenannahme für  $w_2$  (30...20 µm) mitberücksichtigt. Das Verhältnis vom Kollektor- zum Emitterradius dürfte sich im Mittel um den Wert 1,5 bewegen. Eine Streuung des Basiszuleitungswiderstandes bis zu einem Faktor 2 ist mit den oben gemachten Annahmen besonders mit der unsicheren Abschätzung von  $w_2$  für einzelne Exemplare durchaus denkbar. Für Transistoren mit normalen Durchschnittswerten hingegen stimmen die berechneten Werte mit der Praxis gut überein.

Einer der Hauptvorteile des Si-Transistors gegenüber dem Ge-Transistor liegt in den bedeutend kleineren Sperrströmen, die in die Grössenordnung von nA kommen. Dies beruht grösstenteils auf der Tatsache, dass der klassische Sperrstromanteil (Oberflächenrekombination), sowie der Rekombinations-Sperrstrom proportional zu  $n_i^2$  beziehungsweise zu  $n_i$  sind. Da die Eigenleitdichte  $n_i$  bei Silizium um Zehnerpotenzen kleiner ist als bei Germanium, sind auch die entsprechenden Sperrstromanteile kleiner.



Totaler Rauschfaktor  $F_o$  sowie die einzelnen Rauschanteile als Funktion des Emitterstromes  $I_E$ 

# $V_{CB} = -2$ V; f = 1000 Hz

- Parameter ist der Quellenwiderstand  $R_o$ . Der gemessene Transistor (30 A) wies folgende charakteristische Grössen auf:  $r_{bb'}$  = 340  $\Omega$ ,  $\alpha_{fe}$  = 70 bei  $I_E$  = 1 mA, w = 8,5 µm,  $f_{ce}$  = 76 kHz Kurven: 1 gemessener totaler Rauschfaktor  $F_o$ ; 2 berechneter
- Kurven: 1 gemessener totaler Rauschfaktor  $F_o$ ; 2 berechneter totaler Rauschfaktor  $F_o$ ; 3  $r_{bb}$ -Rauschen; 4 Stromverteilungsrauschen; 5 Emitterrauschen

Es ist somit klar, dass man in Gl. (1) den Anteil  $I_{CBO}/I_E$ , selbst bei kleinsten Emitterströmen, vernachlässigen darf.

Ersetzt man nun  $\alpha_{fb}$  durch  $\alpha_{fe}$ , so formt sich Gl. (1) folgendermassen um:

$$F_o = 1 + \frac{r_{bb'}}{R_o} + \frac{A r_e}{2 R_o} + \frac{(A r_e + R_o + r_{bb'})^2}{2 A r_e R_o} \cdot \frac{1}{\alpha_{fe}}$$
(14)

# Vergleich zwischen Theorie und Praxis

An den untersuchten Transistoren wurde der Rauschfaktor bei einer Grundfrequenz von 1000 Hz in Funktion des Stromes  $I_E$  und des Quellenwiderstandes  $R_o$  gemessen. Eine spätere Änderung der Grundfrequenz kam nur im Hinblick auf eine Funkelrauschuntersuchung in Frage. Die Fig. 4 und 5 zeigen einer-



Rauschfaktor  $F_o$  als Funktion des Emitterstromes  $I_E$  $V_{CB} = -2$  V; f = 1000 Hz

Parameter ist der Quellenwiderstand  $R_o$ . Der gemessene Transistor (14 A) wies folgende charakteristische Grössen auf:  $r_{bb'} = 160 \Omega$ ,  $\alpha_{fe} = 17$  bei  $I_E = 1$  mA,  $w = 35 \mu$ m,  $f_{ee} = 20$  kHz

Kurven: 1 gemessener Rauschfaktor  $F_o$ ; 2 berechneter Rauschfaktor  $F_o$ 

Die Abweichung zwischen Theorie und Praxis ist infolge des Funkelrauschens im hohen Strombereich beträchtlich

seits den experimentell gefundenen Rauschverlauf zweier Transistoren und anderseits die theoretisch ermittelten Kurven derselben. Dieser Vergleich wurde an mehreren Exemplaren durchgeführt, die Übereinstimmung zwischen dem theoretischen und dem gemessenen Wert schwankt im Mittel um 0,5 db. Der Emitterstrom wurde in dem Bereich von  $60 \,\mu A...3000 \,\mu A$ geändert, der Quellenwiderstand nahm die Werte 500, 1000 und 2000  $\Omega$  an. Die grösste Differenz zwischen dem theoretischen und praktischen Rauschwert tritt im hohen Strombereich auf. Aus den Kurven sind nebst dem totalen Rauschfaktor die einzelnen Rauschanteile ersichtlich, die man wie folgt unterteilen kann:

Bull. SEV 52(1961)10, 20. Mai

#### 1. Das $r_{bb}$ '-Rauschen

Bei höheren Quellenwiderständen fällt dieser Rauschanteil immer weniger ins Gewicht, er berechnet sich zu:

$$F_{OB} = 1 + \frac{r_{bb}'}{R_o} \text{ oder } F_{OB} = 10 \log \left( 1 + \frac{r_{bb}'}{R_o} \right) [\text{db}] (15)$$

Dieser Rauschbeitrag ist im kleinen und mittleren Strombereich stromabhängig, bei grösseren Strömen ist dies nicht mehr der Fall. Fig. 6 zeigt die Strom-



Basiszuleitungswiderstand  $r_{bb},$  als Funktion des Emitterstromes  $I_{E}$   $V_{CB} = -\!\!\!\!\!\! 2 ~ \nabla$ 

1 bezeichnet Exemplare, die einen spezifischen Widerstand  $\varrho_b$  von etwa 2...4  $\Omega$ cm aufweisen, 2 hingegen solche Exemplare mit einem  $\varrho_b$ -Wert von etwa 6  $\Omega$ cm

abhängigkeit des Basiszuleitungswiderstandes. Die spezifische Leitfähigkeit  $\sigma_b$  im Anteil I der Gl. (13):  $1/\sigma_b \cdot 8 \pi w$  wird im Falle der high injection um den Faktor  $(p + N_D)/N_D$  korrigiert, das heisst mit  $p = N_D$ um den Wert 2. Der Anteil II: der Gl. (13)

$$\frac{1}{\sigma_b \, 2 \, \pi \, w_2} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

wird nur etwa knapp zur Hälfte um den Faktor  $(p + N_D)/N_D$  korrigiert, da der Löcherstrom dieses Bahngebiet nur noch teilweise berührt, der Anteil III:

$$\frac{1}{\sigma_b \, 2 \, \pi \, w_3} \ln \frac{r_3}{r_2}$$

dürfte mehrheitlich unverändert bleiben.



Rauscharbeitspunkt:

 $V_{CB} = -2$  V,  $I_E = 0,2$  mA, f = 1000 Hz,  $R_o = 5000$   $\Omega$ Die Kreuze stellen Messwerte mehrerer Transistoren dar. Der Unterschied zwischen der ausgezogenen (Durchschnitt der gemessenen Rauschfaktoren) und der strichpunktierten Kurve (berechnetes  $r_{bb'}$ -Rauschen) beträgt  $\approx 0,7$  db

Gesamthaft werden somit im Gebiet der high injection etwa 50% von  $r_{bb}'$  um den Faktor 2 reduziert. Dies ändert sich natürlich, je nach welchem Grössenverhältnis die Anteile I, II und III zueinanderstehen.

In Fig. 7 ist die Abhängigkeit des Rauschfaktors  $F_o$ von  $r_{bb}'$  dargestellt. Der Rauschfaktor wurde bei folgendem Arbeitspunkt aufgetragen  $I_E = 200 \ \mu \text{A}, R_o = 500 \ \Omega.$ 

Bei diesem Arbeitspunkt ist das  $r_{bb}$ '-Rauschen gegenüber dem Emitter- und Stromverteilungsrauschen dominierend. Die theoretisch zu erwartende Kurve und die experimentell erhaltenen Messpunkte weisen nur eine Differenz von 0,7 db auf, die grösstenteils darauf beruht, dass das Emitter- und Kollektorrauschen eben doch nicht ganz gleich Null sind.

## 2. Das Rauschen der Emitterdiode

Dieser Rauschanteil macht sich erst bei kleineren Emitterströmen stark bemerkbar und ist bei recht hohen Quellenwiderständen vernachlässigbar. Der Faktor A in der Eingangsimpedanz muss für jeden Transistor bei jedem Emitterstrom individuell bestimmt werden. Dieser Rauschanteil berechnet sich zu:

$$F_{OE} = 1 + \frac{A r_e}{2 R_o} = 1 + \frac{A (I_E) \frac{25 [\text{mV}]}{I_E [\text{mA}]}}{2 R_o} \quad (16)$$



Rauschfaktor  $F_o$  eines Silzium-Transistors mit ausgeprägter Sperrschicht-Rekombination in Funktion des Emitterstromes  $I_E$ Rauscharbeitspunkt  $V_{CB} = -2$  V,  $R_o = 5000 \ \Omega$ , f = 1000 Hz Der A-Wert dieses Exemplares beträgt bei 60  $\mu$ A 1,3, um bei 200  $\mu$ A auf 1,08 zu sinken

Kurven: 1 gemessener Rauschfaktor; 2 berechneter Rauschfaktor mit Berücksichtigung von A; 3 berechneter Rauschfaktor ohne Einbezug von A

Fig. 8 zeigt den Rauschverlauf eines Transistors mit einem A-Wert bis zu 1,30 bei 60  $\mu$ A Emitterstrom. Eine Nichtbeachtung des richtigen Wertes von A würde bei kleinen Strömen einen Fehler von etwa 0,5 db ergeben.

#### 3. Das Kollektor- oder Stromverteilungsrauschen

Dieser Anteil ist komplizierter, da er verschiedene Grössen einschliesst. Er drückt sich aus zu:

$$F_{OC} = 1 + \frac{(A r_e + r_{bb}' + R_o)^2}{2 A r_e R_o} \cdot \frac{1}{\alpha_{fe}}$$
(17)

Folgendes ist eindeutig ersichtlich: Bei grossen Emitterströmen wird dieser Rauschanteil beträchtlich, denn selbst wenn A gegen den Wert 2 geht, so strebt doch  $A r_e$  im Nenner kleinen Werten entgegen, der Zähler hingegen ändert sich weniger. Hiezu kommt noch, dass  $\alpha_{fe}$  stromabhängig ist:

$$\frac{1}{\alpha_{fe}} = \frac{\sigma_b w}{\sigma_e L_e} \left( 1 + \frac{Z}{2} \right) + \frac{s w A_s}{D_p A_e} \cdot g(Z)$$
(18)

Der Einfluss der Volumenrekombination sei hier vernachlässigt. Z/2 sowie g(Z) lassen sich für jeden Stromwert nach Webster [3] ausrechnen. Es bedeuten:

s Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit

 $\sigma_e L_e$  Güte der rekristallisierten p-Schicht

r<sub>em</sub> Emitterradius

 $A_s = 2 \pi r_{em} w$  Fläche, auf welcher hauptsächlich die Oberflächenrekombination stattfindet.

Aus Fig. 9 ist der im Mittel zu erwartende  $\alpha_{fe} = f(I_E)$ Verlauf einiger Si-Transistoren aufgezeichnet. Die im mittleren Strombereich liegenden  $\alpha_{fe}$ -Werte hängen natürlich, wie aus Gl. (18) ersichtlich ist, stark von der Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit und der



Emitterstromes  $I_E$ , gemessen an 4 Transistoren

Basisbreite ab. Je stärker nun  $\alpha_{fe}$  bei grösseren Emitterströmen abnimmt (besonders bei hochohmigem Material der Fall), um so stärker kommt das Kollektorrauschen zur Geltung. Eine kleine Oberflächenkombinationsgeschwindigkeit, sowie eine kleine Basisbreite ergeben ein hohes  $\alpha_{fe}$ . Die gemessenen Transistoren weisen jedoch im Falle kleiner w im Durchschnitt



höchstens mittlere  $f_{ce}$ , d. h. entsprechende s-Werte auf. (Hiebei bedeutet  $f_{ce}$  die Grenzfrequenz in Emitterschaltung.)

Rauschmässig gesehen, muss man natürlich in erster Linie  $\alpha_{fe}$  mittels kleinen s-Werten in die Höhe zu treiben versuchen; denn ein hoher Stromverstärkungsfaktor mittels kleinem w birgt die Gefahr in sich, das  $r_{bb}$ '-Rauschen stark zu fördern.

Die Grösse s lässt sich dank folgender Näherungsgleichung bestimmen:

$$f_{ce} = \frac{2 s}{\pi r_{em}} \tag{19}$$

Diese Gleichung ist approximativ und nur bei kleinen Strömen gültig. Zu ihrer Herleitung setzt man  $1/\alpha_{fe} = 1/\alpha_{fes}$ , wobei  $1/\alpha_{fes}$  den durch die Oberflächenverhältnisse gegebenen Stromverstärkungsfaktor darstellt. Bei kleinen Basisbreiten w kann diese Beziehung bereits bis zu 30% falsch werden, da der Emitterwirkungsgrad schon etwa zu einem Drittel ins Gewicht fällt. Die Grösse des Stromverstärkungsfaktors lässt sich auch noch mittels der Wahl des spezifischen Widerstandes des Basismaterials  $\rho_b$  bestimmen. Mit steigendem  $\rho_b$  nimmt  $\alpha_{fe}$  zu. Dies erhöht jedoch ander-seits den Basiszuleitungswiderstand  $r_{bb}'$ . Eine weitere Möglichkeit, um einen kleinen Rauschfaktor zu erzielen, ist folgende: Man wählt Material mit kleinem spezifischem Öhmwert; um dennoch hohe  $\alpha_{fe}$ -Werte zu erreichen, legiert man tiefer. Theoretisch gesehen erhält man dadurch die kleinsten Rauschpegel (Fig. 10). Die Praxis zeigt jedoch, dass es nicht immer leicht ist, mit niederohmigem Material kleine bis mittlere s- oder fce-Werte zu erreichen. Man stösst also hier noch auf Grenzen, was denn auch deutlich in Fig. 10 zum Ausdruck kommt, auf welcher nur die eingekreisten Punkte Durchschnittsrauschwerte darstellen, die effektiv gemessen wurden und somit mit der Theorie verglichen werden konnten. Fig. 10 stellt nämlich Rauschkurven dar, die theoretisch aus Kombinationen von  $f_{ce}$ , w und  $r_{bb}'$  hergeleitet wurden. Der Hersteller wird je nach dem zu entwerfenden Transistortyp auf diese verknüpften Beziehungen achten und einen Kompromiss schliessen. Der Verwender hingegen muss wissen, was er theoretisch im günstigsten Fall erwarten kann. Dass diese Werte in der Praxis nicht immer erreicht werden,

#### Fig. 10

#### Graphische Herleitung des Rauschfaktors $F_o$ aus Kombinationen von $f_{oo}$ , w und $\varrho_b$

Parameter sind die Grenzfrequenz  $f_{oo}$  und die Basisbreite w. Die ausgezogenen ( $w = 18 \mu$ m) sowie die gestrichelten ( $w = 10 \mu$ m) Kurven stellen die Verbindungslinien der aufgeführten Grenzfrequenzen 20, 40 und 80 kHz dar. In dieser Darstellung wird jeweils die Annahme gemacht, dass der  $o_b$ -Wert in dem  $f_{oo}$ -Platzbereich (20...80 kHz) konstant bleibt. Der im Mittel zu erwartende  $r_{bb}$ -Wert ist ebenfalls aufgetragen; der erste numerische Wert betrifft die Basisbreite  $w = 18 \mu$ m, der zweite jene von 10  $\mu$ m. Die eingekreisten Punkte stellen Rauschwerte von Transistoren dar, die praktisch realisiert wurden

beruht teilweise auf die oben aufgeführten Grenzen und teilweise auf die Streuung der einzelnen Exemplare, wie sie bei der Legiertechnik immer auftreten wird. Aus den Ausführungen können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden:

a) Ein tieferes Legieren, mit dem Ziel, noch kleinere Rauschpegel zu erreichen, würde abgesehen von den Schwierigkeiten, die hinsichtlich einem guten  $f_{ce}$ -Wert auftreten können, andere Parameter wie z. B. die Durchbruchspannungen in Mitleidenschaft ziehen und den Legierausfall unter Umständen stark erhöhen. Auch ein Anstreben von allzu kleinen  $f_{ce}$ -Werte dürfte im Sinne einer Allgemeinverwendung des Transistors unerwünscht sein.

b) Transistoren mit einem  $\rho_b$ -Wert von 2...2,5  $\Omega$ cm, was einem  $r_{bb}'$ -Wert von etwa 90...190  $\Omega$  entspricht, sofern normale Basisbreiten und Ätzbedingungen vorliegen, schneiden rauschmässig am besten ab. Wie bereits erwähnt, ersieht man aus Fig. 10, dass besonders bei hochohmigem Material ein Herabsetzen der  $f_{ce}$ -Werte, z. B. von 40 auf 20 kHz rauschmässig mehr einbringt als eine Verkleinerung der Basisbreite von 18 auf 10  $\mu$ m. Eine somit in beiden Fällen auftretende Erhöhung von  $\alpha_{fe}$  ist rauschmässig besonders gewinnbringend, wenn sie auf Kosten von  $f_{ce}$  geschieht.

c) Eine  $f_{ce}$ , w und  $r_{bb}$ '-Messung eines Transistors gibt einen guten Aufschluss über sein Rauschverhalten.

d) Die hier angeführten numerischen Werte sind nur richtungsweisend und nicht für jedes Exemplar verbindlich, da ja öfters entscheidende Faktoren wie jener der Geometrie oder jener des Ätzverfahrens unbekannt bleiben.

# Einfluss des Emitterstromes sowie des Quellenwiderstandes auf den Rauschpegel

Aus Fig. 11 ist der Rauschpegel in Funktion des Quellenwiderstandes  $R_o$  ersichtlich. Bei einem  $R_o$ -Wert von 10 k $\Omega$  und einem Emitterstrom von 100 und weniger  $\mu$ A sind die beiden ersten Rauschanteile vernachlässigbar. Für den gesamten Rauschfaktor ist dann nur der Kollektorrauschanteil verantwortlich.



Fig. 11

Rauschfaktor  $F_o$  in Funktion des Emitterstromes  $I_B$  eines Transistors, der im kleinen Strombereich ein relativ hohes  $\alpha_{fo}$  aufweist

 $V_{CB} = -2$  V, f = 1000 Hz

Parameter ist der Quellenwiderstand  $R_o$ 

Kurven: 1 gemessener Rauschverlauf mit  $R_o=500~\Omega;$  2 gemessener Rauschverlauf mit  $R_o=2000~\Omega;$  3 gemessener Rauschverlauf mit  $R_o=10~000~\Omega$ 

Der  $\alpha_{fe}\text{-Wert}$  dieses Transistors beträgt bei einem Emitterstrom von 50  $\mu \mathrm{A}$  : 52

Transistoren, die unter oben genannten Bedingungen bis zu den kleinen Strömen einen  $\alpha_{fe}$ -Wert von etwa 25 behalten, weisen im Falle von 50  $\mu$ A Emitterstrom einen Rauschfaktor von 1,8 bis 2,5 db auf (Fig. 11). Die Theorie ergibt einen Rauschfaktor von etwa 1,7 db. Für den Verwender ist es nun wichtig, für jeden beliebigen Transistor bei einem bestimmten Arbeitsstrom den günstigsten Quellenwiderstand ausrechnen zu kön-

#### Bull. ASE 52(1961)10, 20 mai

nen. Bildet man den Ausdruck  $\partial F/\partial R_o = 0$  in Gl. (14), so ergibt sich folgende Beziehung:

$$R_{o}^{2} = (A r_{e} + r_{bb}')^{2} + (2 r_{bb}' + A r_{e}) \alpha_{fe} r_{e} \quad (20)$$

 $r_e$  und  $\alpha_{fe}$  müssen natürlich jeweils für den entsprechenden Strom eingesetzt werden. Aus Fig. 12 ersieht man, dass bei einem bestimmten Arbeitsstrom der minimale für einen Transistor auftretende Rauschpegel von Fall zu Fall einen anderen Quellenwiderstand verlangt.



Mittlerer Rauschpegel  $F_o$  in Funktion des Emitterstromes  $I_E$ , gemessen an mehreren Transistoren

$$V_{CB} = -2$$
 V,  $f = 1000$  Hz

Parameter ist der Quellenwiderstand  $R_o$ 

Kurven: 1 gemessener Rauschverlauf mit  $R_o = 500 \ \Omega$ ; 2 gemessener Rauschverlauf mit  $R_o = 1000 \ \Omega$ ; 3 gemessener Rauschverlauf mit  $R_o = 2000 \ \Omega$ ; 4 gemessener Rauschverlauf mit  $R_o = 10 \ 000 \ \Omega$ 

Ist nun anderseits der Quellenwiderstand gegeben, so ist es wiederum möglich, den günstigsten Emitterstrom zu berechnen, bei welchem der kleinste Rauschfaktor erwartet werden kann. Im Falle des Emitterstromes würde aber die Differenzierung  $\partial F/\partial r_e = 0$ ohne einige Vereinfachungen bedeutend komplizierter. Folgende Annahmen seien deshalb notwendig:

a)  $\alpha_{fe}$  ist emitterstromunabhängig. Um grobe Fehler zu vermeiden, wird für  $\alpha_{fe}$  ein mittlerer dem Strombereich von 100...3000  $\mu$ A entsprechender Wert eingesetzt.

b)  $r_e$  wird im Zähler des Ausdruckes für das Kollektorrauschen gegenüber dem Anteil von  $R_o$  und  $r_{bb}'$  vernachlässigt. Dies ist zulässig, sofern der Quellenwiderstand  $R_o$  mehr als 500  $\Omega$  beträgt und der Emitterstrom  $I_E$  nicht kleiner als 100  $\mu$ A ist.

c) Die Stromabhängigkeit von  $r_{bb}'$  darf vernachlässigt werden.

Mit diesen Massnahmen ergibt sich folgende Beziehung für den optimalen Emitterstrom:

$$I_E^2 = \frac{(25 \text{ mV})^2 \alpha_{fe}}{(r_{bb}' + R_o)^2}$$
(21)

Es ist klar, dass man bei jedem Transistor seine speziellen Grössen einsetzen muss. Aus Fig. 4 ersieht man, dass bei einem Quellenwiderstand von 1000  $\Omega$  der minimale Rauschpegel etwa bei 170  $\mu$ A auftritt. Gemäss obiger Gleichung würde der optimale Emitterstrom bei diesem Exemplar ( $r_{bb}' = 340 \Omega$ ,  $\alpha_{fe} = 54$ ) 138  $\mu$ A betragen. Die Übereinstimmung ist demzufolge ziemlich gut.

#### Funkelrauschen

Es wurde anfänglich erwähnt, dass nötigenfalls dort, wo Praxis und Theorie zu stark voneinander abweichen, die Frage ob Funkelrauschen diese Differenz verursacht, abzuklären ist.

Der Unterschied zwischen den praktisch ermittelten und berechneten Rauschkurven macht sich besonders im hohen Strombereich bemerkbar. Nach *Fonger* [4] ist die Funkelrauschquelle proportional zum Kollektorstrom und drückt sich wie folgt aus:

$$\Sigma \, di_{be}^{-2} \approx \frac{I_c^2}{\pi \, D^2} \left(\frac{w}{r_{em}}\right)^3 \psi\left(f\right) \cdot \mathrm{d}f \tag{22}$$

Darin bedeuten:

 $\psi(f)$  eine variable Grösse, welche die Funkelrauschfähigkeit charakterisiert und umgekehrt proportional zur Frequenz verläuft.

 $\Sigma di_{be}^{-2}$  Funkelrauschquelle  $I_c$  Kollektorstrom

Neben der Abhängigkeit von  $I_c$  ist aus Gl. (22) auch jene von w ersichtlich. Fig. 13 und 14 zeigen die entsprechenden Rauschkurven einiger Transistoren bei 1000 und bei 10400 Hz. Die Bandbreite der Filter betrug im ersten Fall 200 und im zweiten 900 Hz. Dass das Funkelrauschen mit steigender Frequenz abnimmt  $(\psi(f) = 1/f$ , kann man gut aus den Fig. 13 und 14 er-



Einfluss des Funkelrauschens auf den Rauschfaktor  $F_o$  bei 1000 Hz  $V_{CB}=-2$  V,  $R_o=500$  Ω,  $I_E$  Emitterstrom

Die Transistoren 3 und 4 (A 30) weisen einen Rauschfaktor auf, der mit dem berechneten weissen Rauschen bis auf etwa 1 db übereinstimmt. Die Transistoren 1 und 2 (A 14) weichen hingegen mehrere db vom entsprechenden Weissrauschwert ab, ihr Funkelrauschanteil ist beträchtlich

sehen. Bei 10 400 Hz weisen die meisten Transistoren zum grössten Teil nur noch das weisse Rauschen auf. Der Transistor 14 A, der in Fig. 5 (f = 1000 Hz,  $R_o =$ 500  $\Omega$ ) bei den Emitterströmen von 1000 und 3000  $\mu$ A einen Rauschpegel von 5,5 und 11,2 db aufwies, zeigt nunmehr bei 10 400 Hz einen Rauschfaktor von 4,2 bzw. 7,4 db. Die theoretischen Weiss-Rauschwerte betragen bei diesen Strömen 4,2 und 6,7 db. Die Abweichung zwischen Theorie und Praxis dürfte im hohen Strombereich folglich auf das Funkelrauschen zurückzuführen sein. Der 30-A-Transistor ist ziemlich funkelrauschfest. Bei 1000 und 10400 Hz weist er bei grösseren Strömen fast den gleichen Rauschfaktor auf. Vergleicht man die Basisbreiten der Transistoren 30 A und 14 A, so besitzt jener ein w von 8,5 µm, dieser ein w von 35 µm. Die Basisbreite w übt, wie aus Gl. (22) ersichtlich, einen grossen Einfluss auf das



 $V_{CB} = -2$  V,  $R_o = 500 \Omega$ ,  $I_E$  Emitterstrom



Funkelrauschen aus. Transistoren mit kleinem w weisen im Mittel ein kleineres Funkelrauschen auf als solche mit grossem w. Die Grösse des Funkelrauschens schwankte bei den untersuchten Transistoren bei einem Emitterstrom von 1000  $\mu$ A zwischen 0,1 und 1,4 db, bei einem solchen von 3000  $\mu$ A zwischen 0,4 und 10 db.

Die früher erwähnte Möglichkeit, durch tieferes Legieren mit niederohmigem Material einen kleinen Rauschfaktor zu erzielen, weist sich folglich für das Funkelrauschen günstig aus. Der  $f_{ce}$ -Wert muss natürlich in einem mittleren Rahmen bleiben.

#### Allgemeine Schlussfolgerungen

Die bei diesen Untersuchungen gemessenen Transistoren wiesen folgende allgemeine Merkmale auf, wobei einige allgemeiner Natur sein dürften:

a) Der Vergleich zwischen Theorie und Praxis hinsichtlich dem Rauschfaktor ist zufriedenstellend. Die Erweiterung und Anpassung der allgemeinen Rauschgleichung für den Silizium-Transistor, sowie die annähernde Erfassung des Funkelrauschens erlauben es, den Unterschied zwischen den berechneten und gemessenen Rauschfaktoren recht klein zu halten.

b) Da die Silizium-Transistoren im Gegensatz zu den Germanium-Transistoren bei kleinen Emitterströmen schaltungsmässig gesehen gut arbeiten können, ist es mittels der Wahl einer grösseren Quellenimpedanz möglich, tiefe Rauschpegel zu erreichen. Es ist jedoch notwendig, dass bei dieser Verwendung die  $\alpha_{fe}$ -Werte in der Grössenordnung von 25 bleiben.

c) Im Falle üblicher Arbeitsbedingungen ( $I_E = 0.5$  mA und  $R_o = 500 \Omega$ ) kann der niedrigste zu erwartende Rauschfaktor bei den z. Z. gebräuchlichen Herstellungsprozessen im Mittel 2 db betragen.

#### Literatur

- Guggenbühl, W. und M. J. O. Strutt: Experimentelle Untersuchung und Trennung der Rauschursachen in Flächentransistoren. AEÜ Bd. 9(1955), Nr. 6, S. 259...269.
- [2] Veloric, H. S. und M. B. Prince: High-Voltage Conductivity-Modulated Silicon Rectifier. Bell Syst. techn J. Bd. 36(1957), Nr. 4, S. 975...1004.
- [3] Webster, W. M.: On the Variation of Junction-Transistor Current-Amplification Factor with Emitter Current. Proc. IRE Bd. 42(1954), Nr. 6, S. 914...920.
- [4] Fonger, W. H.: A Determination of 1/f Noise Sources in Semiconductor Diodes and Triodes in "Transistors I", hg. von "RCA Laboratories". Princeton N. J.: März 1956. S. 239...295.
- [5] Early, J. M.: Design Theory of Junction Transistors. Bell Syst. techn. J. Bd. 32(1953), Nr. 6, S. 1271...1312.

## Adresse des Autors:

r

Bruno Kurz, dipl. El.-Ing. ETH, Hungerbergstrasse 37, Zürich 46.

# Beugung einer ebenen elektromagnetischen Welle an einem kreisförmigen Ferritzylinder <sup>1</sup>)

Von W. Eggimann, Cleveland

621.396.677.8 : 538.566

# Einleitung

Die Beugung von elektromagnetischen Wellen an einem dielektrischen Kreiszylinder ist in mehreren Arbeiten behandelt worden. Die vollständige Lösung für beliebige Einfallsrichtung wurde von *Wait* angegeben [1]<sup>2</sup>). Näherungsformeln für dünne Zylinder (d. h., wenn die Wellenlänge gross ist verglichen mit dem Zylinderdurchmesser) und für das Fernfeld wurden in jener Arbeit ebenfalls behandelt.

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf den Fall senkrechter Einfallsrichtung, für welchen eine genaue Lösung in Form einer Reihenentwicklung von Zylinderfunktionen angegeben werden kann. Der Ferritzylinder ist durch ein konstantes Magnetfeld längs seiner Achse magnetisiert. Dank den nichtreziproken Eigenschaften des Ferrites ist eine unsymmetrische Verteilung des Beugungsfeldes bezüglich der Einfallsrichtung zu erwarten. Das Beugungsfeld ist eine Funktion des Permeabilitätstensors des Ferrites, welcher seinerseits durch die Magnetisierung des Materials bestimmt ist. Es muss daher möglich sein, das Beugungsfeld mittels der angelegten magnetischen Feldstärke zu beeinflussen.

#### Die mathematische Lösung

Gegeben sei ein unendlich langer Ferritzylinder, dessen Achse mit der z-Achse und der Richtung eines konstanten Magnetfeldes  $H_0$  identisch ist. Die ebene elektromagnetische Welle fällt in Richtung der positiven x-Achse ein. Unter diesen Umständen kann das Problem zweidimensional in der xy-Ebene behandelt werden. Die Polarisation der Welle ist beliebig angenommen. Das Feld kann in diesem Fall in zwei Felder zerlegt werden, von welchen eines senkrecht  $(\vec{E} = E \vec{e}_y)$ , das andere parallel  $(\vec{E} = E \vec{e}_z)$  zur Zylinderachse polarisiert ist (Fig. 1). Im ersten Falle ist die magnetische Feldstärke der Welle parallel zur Magnetisierung des Ferritzylinders, und der Permeabilitätstensor ist ein Skalar. Man kann deshalb den Ferritzylinder wie einen dielektrischen Zylinder behandeln. Ist hingegen die Welle parallel zur z-Achse polarisiert, dann stehen die Magnetisierung und das magnetische Feld der Welle senkrecht aufeinander, und es findet eine Wechselwirkung mit den präzessierenden magnetischen Elektrondipolmomenten des Ferrites statt. Daraus folgt, dass in den Maxwellschen Gleichungen die Permeabilitätskonstante durch einen Tensor ersetzt werden muss:

<sup>1</sup>) Die Arbeit wurde im Auftrag des Electronic Research Directorate of the Air Force Cambridge Research Center ausgeführt und ist in englischer Sprache in den IRE Transactions on Microwave Theory erschienen.

$$\operatorname{rot} \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = j\omega \, \vec{D} = j\omega \, \varepsilon \, \vec{E} \tag{1a}$$

ot 
$$\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -j\omega \vec{B} = -j\omega (\vec{\mu}) \cdot \vec{H}$$
 (1b)

Da alle Ableitungen in der z-Richtung verschwinden, kann Gl. (1b) durch eine zweidimensionale Tensorgleichung ersetzt werden





$$\vec{B} = - \cdot \frac{1}{j\omega} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \cdot \vec{\nabla} E_z = - \frac{1}{j\omega} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{vmatrix} \cdot E_z$$
(2)

(Hier bedeutet  $\vec{\bigtriangledown}$  den zweidimensionalen Gradient.) Für die magnetische Feldstärke im freien Raum ergibt sich

$$\vec{H} = -\frac{1}{j\omega} (\mu_0)^{-1} \cdot \left\| \begin{array}{c} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{array} \right\| \cdot \vec{\nabla} E_z$$
(3)

und im Ferrit

$$\vec{H} = -\frac{1}{j\omega} (\vec{\mu})^{-1} \cdot \left\| \begin{array}{c} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{array} \right\| \cdot \vec{\nabla} E_z \tag{4}$$

Der Permeabilitätstensor kann mit Hilfe eines einfachen Elektronenmodells berechnet werden [2]. Die magnetischen Eigenschaften des Elektrons können durch einen magnetischen Dipol, welcher um die Richtung des magnetischen Feldes präzessiert, dargestellt werden. Die Wechselwirkung zwischen den induzierten magnetischen Feldstärken in der x- und y-Richtung wird dann durch den Permeabilitätstensor ausgedrückt, welcher in zwei Dimensionen lautet:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siehe Literatur am Schluss des Aufsatzes.